

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会

第7回商標審査基準ワーキンググループ

議事次第

日 時:平成26年10月8日(水) 午後2時開会

場 所:特許庁 16階 第1・第2共用会議室

(議事次第)

1. 位置商標に関する審査基準について
2. 国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて
3. 国際機関の標章に係る商標の登録要件の見直しについて
4. 商標審査基準たたき台案について

(配布資料)

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 資料1 | 位置商標に関する審査基準について(案) |
| 資料2 | 第6回ワーキンググループにおける指摘事項等について |
| 資料3 | 国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて(案) |
| 資料4 | 国際機関の標章に係る商標の登録要件の見直しについて(案) |
| 資料5 | 「商標審査基準」たたき台案 |
| 参考資料1 | 「商標審査基準」たたき台案事務局提案一覧 |